

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年3月25日 (25.03.2004)

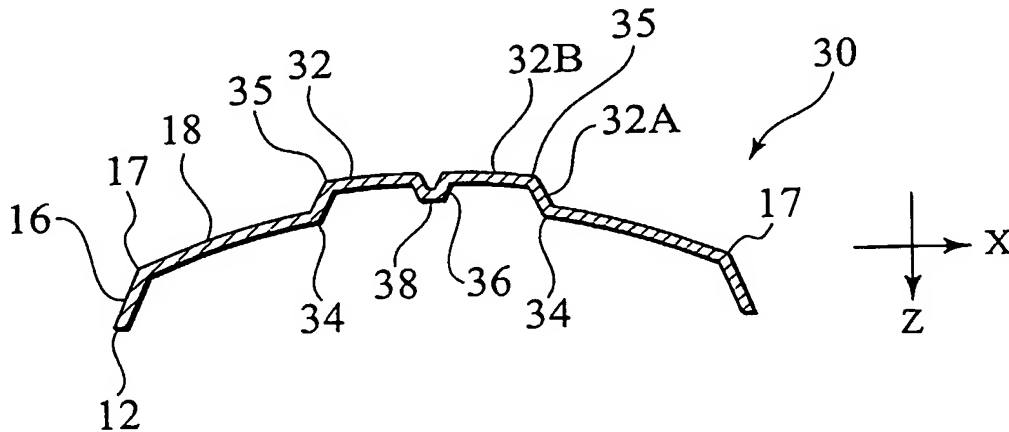
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/025677 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01H 13/48, 1/06
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/011651
 (22) 国際出願日: 2003年9月11日 (11.09.2003)
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願2002-265932 2002年9月11日 (11.09.2002) JP
 特願2003-110337 2003年4月15日 (15.04.2003) JP
 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社フジクラ (FUJIKURA LTD.) [JP/JP]; 〒135-8512 東京都江東区木場1丁目5番1号 Tokyo (JP).
 (72) 発明者; および
 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 海津 雅洋 (KAIZU, Masahiro) [JP/JP]; 〒285-8550 千葉県佐倉市六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事業所内 Chiba (JP).
 (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル 9階 Tokyo (JP).
 (81) 指定国 (国内): CN, JP, US.
 (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
 添付公開書類:
 — 国際調査報告書
 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MEMBRANE FOR KEY SWITCH AND THE KEY SWITCH

(54) 発明の名称: キースイッチ用ダイヤフラムおよびキースイッチ



(57) Abstract: A membrane for a key switch, providing excellent tactile click response and having high durability, and with which membrane a contact failure can be avoided. A membrane (30) for a key switch, constructed from a thin plate and having flexibility and electric conductivity, comprises a base portion (16) with a truncated conical shape and a spherical dome-shaped portion (18) protruding upward at the upper portion of the base portion (16). An outwardly protruding portion (32) protruding toward the outer face of the dome-like portion (18) is provided in substantially the central portion of the dome-like portion (18). A peripheral edge portion of the inner periphery of the outwardly protruding portion (32) forms a contact point (34).

(57) 要約: 良好なクリック感を得ることができると共に、接触不良の発生を回避でき、耐久性が高いキースイッチ用ダイヤフラムを提供する。可撓性と導電性とを具備する薄板よりなるキースイッチ用ダイヤフラム30において、円錐形状の台座部16と、この台座部16の上部側でこの上部側に突出した球面状のドーム状部18とを備えていると共に、ドーム状部18の外周側に突出した外方突出部32をドーム状部18のほぼ中央部に備え、外方突出部32の内周側の周縁部が接点34を形成している。

明 細 書

キースイッチ用ダイヤフラムおよびキースイッチ

技術分野

- 5 本発明は、円錐状の台座部とこの上部に球面上のドーム状部を備えたキースイッチ（平面スイッチ）用のダイヤフラム、キースイッチに関する。

背景技術

- 図1は、第1の従来のキースイッチ100の概略構成を示す図であり、図1Aは、キースイッチ100の平面図であり、図1Bは、図1AにおけるI B-I B断面を示す図である。図2は、キースイッチ100を押した状態を示す図である。たとえば携帯電話の押しボタンに使用されている従来のキースイッチ100は、環状の配線パターン2と配線パターン2のほぼ中央部に配置され配線パターン2とは離反している配線パターン4とが設けられている基板6と、中央部が基板6から離反する方向に湾曲し、基板6に載置されているキースイッチ用ダイヤフラム102と、
15 キースイッチ用ダイヤフラム102と基板6とを覆っているカバーフィルム10とによって構成されている。なお、キースイッチ100を携帯電話等の機器に使用する場合、一般的に、100万回以上の押し下げに耐える耐久力が要求される。

- また、基板6とキースイッチ用ダイヤフラム102とに接触しているカバーフィルム10の片側の面（基板6側の面）は粘着性を備えるので、キースイッチ用ダイヤフラム102が、基板6の表面に沿う方向にずれない。
20

キースイッチ用ダイヤフラム102の周縁部は接点12を形成し、キースイッチ用ダイヤフラム102が基板6上に載置された状態では、接点12と基板6上に形成された配線パターン2とが互いに電氣的に接触する。

- 図2に示すように、キースイッチ用ダイヤフラム102の中央部を、基板6の方向に押すと、キースイッチ用ダイヤフラム102の中央部が基板6の方向にへこみ、中央部の凹側に設けられているキースイッチ用ダイヤフラム102の接点104と基板6に形成された配線パターン4とが互いに電氣的に接続して、配線パターン2と配線パターン4とが互いに電氣的に接続される。
25

- ここで、キースイッチ用ダイヤフラム102は、可撓性と導電性とを具備する、たとえば金属性の薄板を加工して形成され、また、キースイッチ用ダイヤフラム102は、適宜の高さを具備する円錐台形状の台座部（ペデスタル；p e d e s t a l）16の上部側（台座部の窄まった側）に、この上部側に突出した球面状のドーム状部を備えている。
30

ム状部 18 を備える。

そして、キースイッチ 100 を押した場合、キースイッチ用ダイヤフラム 102 の台座部 16 はほとんど変形せず、接点 104 と基板 6 の配線パターン 4 とが互いに電氣的に接触するまで、ドーム状部 18 が主に弾性変形する。したがって、台座部 16 が存在しない場合よりも、大きな押し下げストロークと大きな押し下げ力とを確保することができ、これによって良好なクリック感を得ることができる。

なお、キースイッチ 100 を、図 2 に示すように基板 6 の方向に押し下げ、またはこの押し下げを解除するときに、基板 6 とキースイッチ用ダイヤフラム 102 とで囲繞されている空間の体積が変化して、この空間の空気圧の変化を防止するために、キースイッチ用ダイヤフラム 102 の周縁近傍においてカバーフィルム 10 に貫通孔 20 が設けられている。そして、貫通孔 20 を空気が通過することにより、押し下げまたは押し下げ解除したときにおける空間内の空気圧をほぼ一定に保っている。

15 発明の開示

しかし、キースイッチ用ダイヤフラム 102 と基板 6 とで囲繞された空間に、たとえばガラスフロスのなどの粉塵が侵入した場合、このガラスフロスによって、キースイッチ 100 を押し下げても、基板 6 の配線パターン 4 とキースイッチ用ダイヤフラム 102 の接点 104 とが互いに接触できず、キースイッチ 100 の接触不良によるスイッチング機能障害が発生する場合があるという問題がある。

そこで、上記問題を回避するために、図 3 (A)、図 3 (B) に示すように、中央部に突起 102 B を備えたキースイッチ用ダイヤフラム 102 A やキースイッチ用ダイヤフラム 102 C を用いて、キースイッチ 200 やキースイッチ 300 のようなキースイッチを構成することが考えられる。

図 3 (A) は、第 2 の従来のキースイッチ 200 の断面を示す図である。キースイッチ 200 のキースイッチ用ダイヤフラム 102 A は、ほぼ中央部に、凹側に突出している突起 102 B を具備している。キースイッチ 200 を押し下げた場合、接点 104 A と基板 6 の配線パターン 4 とが互いに接触し電氣的に接続する。

図 3 (B) は、第 3 の従来のキースイッチ 300 の断面を示す図である。キースイッチ 300 のキースイッチ用ダイヤフラム 102 C は、ほぼ中央部に、凹側に突出している突起 102 B を複数（本例では 3 つ）具備している。キースイッチ 300 を押し下げた場合、各接点 104 A のうちの少なくとも 1 つと基板 6 の配線パタ

ーン4とが互いに接触し電氣的に接続する。

キースイッチ200ではこれ押し下げた場合、基板6の配線パターン4と接触する接点104Aの面積が、キースイッチ100の接点104よりも小さいので、
5 囲繞された空間にガラスフロスの粉塵が侵入しても、キースイッチ200の接触不良は、キースイッチ100よりも発生しにくい。

また、キースイッチ300では、接点104Aを複数備えており、キースイッチ300を押し下げた場合、各接点104Aのうちの少なくとも1つの接点が、基板6の配線パターン4と接触すれば、キースイッチの接触不良を回避できるので、キースイッチ200よりも、一層接触不良が発生しにくい。

10 ところが、上記囲繞された空間に侵入した粉塵がガラスフロスやその他の繊維である場合には、突起102Bによって、粉塵が押しつけられるので、キースイッチ200やキースイッチ300を押し下げた場合の接触不良が回避されやすいが、粉塵がたとえば接着剤飛沫や樹脂飛沫などのような付着しやすい物質で構成され、キースイッチ用ダイヤフラム102A、102Cの接点104Aに付着している場合
15 には、接触不良が発生しやすいという問題がある。

さらに、キースイッチ200のキースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ300のキースイッチ用ダイヤフラム102Cでは、このほぼ中央部（押し下げられる部分）の凹側（基板6側；台座部16側）に、突起102Bが形成されているので、突起102Bの先端側に形成されている接点104Aと、基板6の配線
20 パターン4との間の距離が、非操作時（キースイッチ200、キースイッチ300が、図3（A）や図3（B）に示すように押し下げられていない状態）において、キースイッチ100よりも小さくなる。したがって、キースイッチ200やキースイッチ300では、押し下げのストロークがキースイッチ100よりも小さくなり、良好なクリック感が失われるおそれがある。

25 そこで、上記押し下げのストロークを確保するために、台座部16の高さを高くすることが考えられる。しかし、台座部16の高さが高くなるように、キースイッチ200のキースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ300のキースイッチ用ダイヤフラム102Cを、たとえばプレスによって成型すると、キースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ用ダイヤフラム102Cが、特に台座部
30 16のところで、大きく塑性変形しなければならず、この大きな塑性変形により、各キースイッチ用ダイヤフラム102A、102Cに大きな残留応力が発生する。そして、これらのキースイッチ200やキースイッチ300を押し下げ、この押し

下げを解除する動作を繰り返す度に、キースイッチ用ダイヤフラム 102A やキースイッチ用ダイヤフラム 102C が弾性変形し、この弾性変形による繰り返し応力が上記残留応力に加えられて大きな応力が発生し、キースイッチ用ダイヤフラム 102A やキースイッチ用ダイヤフラム 102C が疲労破壊しやすくなり、耐久性が悪化するという問題がある。

また、キースイッチ 300 の場合には、キースイッチ用ダイヤフラム 102C が突起 102B を複数備えているので、キースイッチ 200 よりも接触不良が発生しにくい。キースイッチ 300 を押し下げたときに、キースイッチ用ダイヤフラム 102C の各接点 104A のうち 1 つの接点が、基板 6 の配線パターン 4 に接触すると、上記 1 つの接点は、キースイッチ用ダイヤフラム 102C に対して偏心している。キースイッチ用ダイヤフラム 102C に偏在した応力が発生し、耐久性がキースイッチ 200 よりもさらに悪化する場合がある。

図 3 (C) は、第 4 の従来のキースイッチ 400 の断面図である。キースイッチ 400 のキースイッチ用ダイヤフラム 102D は、ほぼ中央部に、突起 102B の代わりに貫通孔 102E が設けられている。

キースイッチ 400 を押し下げた場合、貫通孔 102E の外周縁の基板 6 側のエッジ部が接点 104B を形成し、この接点 104B が基板 6 の配線パターン 4 とが互いに接触し電氣的に接続する。キースイッチ 400 では、キースイッチ用ダイヤフラム 102D のほぼ中央部の貫通孔 102E のエッジが接点 104B を形成している。キースイッチ 400 を押し下げた場合、上記囲繞された空間に粉塵が存在しても、接点 104B が基板 6 の配線パターン 4 に接触しやすく、接触不良を回避することができる。また、キースイッチ用ダイヤフラム 102D の凹側に突起が存在しないため、台座部 16 の高さを高くしなくても、押し下げストロークを確保することができる。良好なクリック感を得ることができる。

しかし、キースイッチ 400 を押し下げたときに、キースイッチ用ダイヤフラム 102D が弾性変形し、貫通孔 102E の外周縁に応力集中が発生し、貫通孔 102E 外周縁からキースイッチ用ダイヤフラム 102D の外周に向かってクラックが発生する場合があります。キースイッチ 400 の耐久性が悪化する場合があるという問題がある。

また、キースイッチ 400 を押し下げたときに、貫通孔 102E が存在するために、カバーフィルム 10 の粘着部が基板 6 の配線パターン 4 に転写され、これによって、キースイッチ 400 の接触不良が発生する場合があるという問題がある。

なお、貫通孔102Eに対応する部分において、粘着性が無いカバーフィルムを使用することが考えられるが、このようなカバーフィルムを製作することは煩雑であり、また、上記粘着性が無い部分と貫通孔102Eとの位置を合致させて、キースイッチを組み立てることは困難である。

- 5 さらに、また、キースイッチ用ダイヤフラム102を用いて構成されたキースイッチ100は、図1Bに示すように、キースイッチ用ダイヤフラム102を押圧するための押圧部材(アクチュエータ)AC1を備え、このアクチュエータAC1は、たとえば、キースイッチ100のおもて面に配置される図示しないシート状の弾性支持部材(たとえばシリコンラバーシート)と一体化して形成され、シリコンラバーシートと共に、キースイッチの基板6とキースイッチ用ダイヤフラム102とに積層されて、キースイッチ100に設置されるのであるが、この設置のときに、キースイッチ用ダイヤフラム102の中心CL10に対して、アクチュエータAC1の中心CL12が $\Delta L3$ だけずれて設置される場合がある。

- 15 このようにアクチュエータAC1がずれて設置されると、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102を用いたキースイッチ100では、上記ずれ量にほぼ比例して、後に詳しく説明するクリック率(クリック感の良否を数値で客観的に示すための指標の1つ)が低下する。すなわち、ずれ量によって良好なクリック感が損なわれるという問題がある。なお、アクチュエータのずれによって発生する上記問題は、他の各キースイッチ200、300、400においても発生する問題である。

- 20 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、本発明によれば、押した場合に良好なクリック感を得ることができると共に、接触不良の発生を回避でき、耐久性が高いキースイッチ用ダイヤフラム、キースイッチを提供することができる。

- 25 本発明の第1の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、導電性を有する第1の板バネ部であって、前記第1の板バネ部が基準面に対して位置固定される基部と前記基準面から離れる凸形状を有する板部とを備えるものと、導電性を有し、前記板部の中央部に前記基準面から離れる方向に突出して形成される第2の板バネ部とを具備し、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記中央部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする。

- 30 本発明の第2の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、さらに、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かって突出形成される少なくとも1つの突出部を具備し、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、

少なくとも前記突出部が前記基準面に接触することを特徴とする。

本発明の第3の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、第1の技術的側面に加えて、さらに、前記第2の板バネ部に前記基準面から離れる方向に突出して形成され、導電性を有する第3の板バネ部を具備し、前記第3板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記第3の板バネ部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする。

本発明の第4の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、第1の技術的側面に加えて、さらに、前記第2の板バネ部に形成される開口部を具備し、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記開口部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする。

本発明の第5の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、第2の技術的側面に加えて、前記突出部は3個の突起部を有し、各前記突起部は前記第2の板バネ部の中心部に中心をもつ円の円周上で等間隔に配置されることを特徴とする。

15 図面の簡単な説明

図1Aは、第1の従来キースイッチの概略構成を示す図、図1Bは図1AのI-B-I-Bに沿った断面図である。

図2は、第1の従来キースイッチを押した状態を示す図である。

図3(A)は第2の従来キースイッチの概略構成を示す図、図3(B)は第3の従来キースイッチの概略構成を示す図、図3(C)は、第4の従来キースイッチの概略構成を示す図である。

図4Aは、本発明の第1の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図4Bは図4AのIVB-IVBに沿った断面図である。

図5(A)はキースイッチ用ダイヤフラムによって構成されたキースイッチを押し下げた状態を示す図、図5(B)は図5(A)のキースイッチを押し下げたときの接触面パターンを示す図である。

図6(A)は本発明の第2の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図6(B)は図6(B)のキースイッチを押し下げたときの接触面パターンを示す図である。

図7(A)は、本発明の第3の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図7(B)は図7(A)のキースイッ

チを押し下げたときの接触面パターンを示す図である。

図 8 A は、本発明の第 4 の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図 8 B は図 8 A のⅦB-ⅦB に沿った断面図である。

- 5 図 9 は、クリック率を説明する図である。

図 10 は、アクチュエータ変位量とキースイッチ用ダイヤフラムのクリック率の関係およびアクチュエータ変位量とキースイッチ用ダイヤフラムの変位荷重値との関係を示す図である。

10 発明を実施するための最良の形態

第 1 実施形態

図 4 は、本発明の第 1 の実施の形態に係るキースイッチ 1 を構成するキースイッチ用ダイヤフラム 30 の概略構成を示す図である。図 4 A は、キースイッチ用ダイヤフラム 30 の平面図であり、図 4 B は、図 4 A のⅣB-ⅣB 断面を示す図である。

- 15 図 5 は、キースイッチ用ダイヤフラム 30 によって構成されたキースイッチ 1 を押し下げた状態を示す図である。なお、図 4 A においては、理解を容易にするために基板 6 やカバーフィルム 10 や基板 6 の配線パターン 2、4 の表示を省略してある。

キースイッチ用ダイヤフラム 30 は、可撓性と導電性とを具備する薄板（たとえば金属の薄い板）を、たとえばプレス加工することによって一体的に形成されてい

- 20 る。キースイッチ用ダイヤフラム 30 は、球面状のドーム状部 18 のほぼ中央部に、絞り上げて形成されることによって、ドーム状部 18 の上側（凸側）に突出した外方突出部 32 を備えている。すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム 30 は、円錐台形状の台座部 16 の上部側に、導体パターン 2 によって画成される基準面 PL から離れる方向（Z 軸負方向）に突出した球面状のドーム状部 18 を備えると共に、
25 このドーム状部 18 のほぼ中央部に、ドーム状部 18 の内面側（凹側）周縁部を接点 34 として、ドーム状部 18 の外面側（凸側）に基準面 PL から離れる方向に突出した外方突出部 32 を備えている。

- 換言すれば、キースイッチ用ダイヤフラム 30 は、可撓性と導電性とを具備する薄板よりなり、円錐台形状の台座部 16 とこの台座部の上部側（窄まった側）でこ
30 の上部側に突出した球面状のドーム状部 18 とを備えていると共に、ドーム状部 18 の外面側（凸面側；台座部側とは反対側）に突出した円形状の外方突出部 32 をドーム状部 18 のほぼ中央部に備え、外方突出部 32 の内面側（台座部 16 側；ド

ーム状部 18 の凹面側) の周縁部 (外方突出部 32 とドーム状部 18 との境界部) が接点 34 を形成している。

さらに、外方突出部 32 は、筒状の円錐台形状の台座部 32A の上部側 (台座部 32A の窄まった側) に、この上部側に突出した球面状のドーム状部 32B を備え
5 ると共に、このドーム状部 32B のほぼ中央部に、ドーム状部 32B の内面側 (凹側) に突出し、先端部が接点 38 を構成している突起 (内方突出部) 36 を備えている。

換言すれば、外方突出部 32 のほぼ中央部には、外方突出部 32 の内面側 (台座部 16 側 ; ドーム状部 18 の凹面側) に突出して接点 38 を構成する突起 36 が設
10 けられている。

次に、キースイッチ 1 に Z 軸正方向の外力を付与した場合について、図 5 を用いて説明する。正方向とは基板 6 あるいは基準面 PL に接近する向きを意味する。キースイッチ 1 のほぼ中央部を、基板 6 方向に押すと、キースイッチ用ダイヤフラム 30 は弾性変形し (キースイッチ用ダイヤフラム 30 のドーム状部 18 とドーム状
15 部 32B とが主に弾性変形し)、キースイッチ用ダイヤフラム 30 の接点 34 や接点 38 が基板 6 の配線パターン 4 に接触する。なお、接触した部分は、図 5 (B) に示すように、環状の接触面 C21 と、この接触面の内側ほぼ中央部に形成された円形上の接触面 C22 とによって形成される。

ドーム状部 18 と台座部 16 は 2 つの状態、すなわち図 4A の安定状態および外
20 力 (Z 軸正方向) の付与により安定化する図 5 (A) の準安定状態とを有するトグル機構を備えた第 1 の板バネ部として機能する。また上方突出部 32 は第 2 の板バネ部として機能する。周縁部 34 は 2 つの板バネを連結する連結部として機能する。したがって、本実施例のキースイッチ用ダイヤフラム 30 は、基部 16 および板部 18 を備える第 1 の板バネ部 18、16、板部 18 に連結部 34 を介して連結され
25 る第 2 の板バネ部 32 を備えるものである。板部 18 の外縁部 17 は基部 16 によって基準面 PL に対して位置固定される。

なお、本発明によるキースイッチ用ダイヤフラムは、第 1 の板バネ部や第 2 の板バネ部が図 4A に示すように同心円状の皿バネに限定されるものではなく楕円形状の皿バネであってもよく、その一断面が図 4B、図 5 (A) で示されるような板バ
30 ネであればよい。すなわち、本発明は板部 18 の両端部 (外縁部) 17、17 が基部 16、16 によって基準面 PL に対して位置固定され、第 2 の板バネ部 32 が周縁部 34、34 によって第 1 の板バネ部 18、18 に固定されるような断面を有す

るダイヤフラムに対して適用される。たとえば、リボン状の板バネから構成されるダイヤフラムの場合には周縁部34の接触パターンC21は環状ではなく接触パターンC22に対して実質的に対称な2つの位置に離れて存在する。

5 なお、キースイッチ1を押していない状態では、キースイッチ用ダイヤフラム30の接点38は接点34よりも同レベルか僅かに高い位置、すなわち、基準位置PLとの距離が接点34と実質的に同一か基準位置PLに対して接点34より僅かに離れた位置に設けられている。したがって、キースイッチ1を押したときに、第1の板バネであるドーム状部18と第2の板バネであるドーム状部32Bとがそれぞれ適宜弾性変形し、接点34と接点38とが、ともに配線パターン4に（たとえば
10 ほぼ同時に）接触する。これにより、キースイッチ1を押した場合のクリック感が、押し下げ途中で急激に変化する事態を回避することができる。

 また、接点と配線パターン同士の接触により、キースイッチ用ダイヤフラム30を介して、基板6の配線パターン2と配線パターン4とが互いに電氣的に接続される。キースイッチ用ダイヤフラム30に対する配線パターン4方向（Z軸正方向）
15 への外力の付加がなくなると、図5（A）の状態が不安定となって押圧状態が解除されて、キースイッチ用ダイヤフラム30が弾性変形をする前の初期形状（安定状態）に戻る。その結果、キースイッチ用ダイヤフラム30の接点34や接点38が基板6の配線パターン4から離反し、基板6の配線パターン2と配線パターン4との間の電氣的接続が遮断される。

20 キースイッチ用ダイヤフラム30で構成されたキースイッチ1によれば、ドーム状部18と上方突出部32とを連結する周縁部が接点38を囲むリング状の接点34を構成するので、キースイッチ1を押した場合にエッジ状の接点34が配線パターン4に接触する。その結果、キースイッチ用ダイヤフラム30と基板6とで圍繞されている空間内に粉塵が侵入したり、接点34の一部に接着剤飛沫や樹脂飛沫な
25 どが付着していても、接点34と配線パターン4との接触を確保することができる。したがって、キースイッチ1を押した場合の接触不良の発生を回避することができる。

 なお、外方突出部32の外径は、ダイヤフラム30の外径の20%以上かつ2.5mm以下とすることが好ましい。このような構成とすることでエッジ34が電氣的接点として機能し、かつ外方突出部32の周縁部周辺における応力分散が効率よく行われて耐久性も向上する。
30 さらに、接点34と共に、接点38も配線パターン4に接触するので、キースイ

ッチ 1 を押した場合の接触不良の発生を一層回避することができると共に、キースイッチ 1 を押した場合、外方突出部 3 2 のほぼ中央部に設けられている突起 3 6 が配線パターン 4 に接触すると、第 2 の板バネとしての外方突出部 3 2 の球面状のドーム状部 3 2 B がそれ以上変形しない。その結果、ドーム状部 3 2 B が不必要な応力を受けることを防止することができ、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 の耐久性を向上させることができる。

また、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 のドーム状部 1 8 のほぼ中央部に設けられている外方突出部 3 2 が、ドーム状部 1 8 の外側、すなわちドーム状部 1 8 に対して配線パターン 4 から離隔する方向（Z 軸負方向）に突出している。したがって、台座部 1 6 の高さを高くしなくても、キースイッチ 1 を押し下げたときのストロークを、従来のキースイッチ 1 0 0 と同様に大きく確保することができ、良好なクリック感を確保することができると共に、台座部 1 6 の高さを高くする必要がないので、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 をプレス成形する場合、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 に発生する残留応力を低く押えることができ、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 の耐久力を向上させることができる。

また、キースイッチ 1 を押した場合には、図 5（B）に示すようにキースイッチ用ダイヤフラム 3 0 のほぼ中央部が 2 次元的に基板 6 の配線パターン 4 に接触する。したがって、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 に、偏心した応力が発生しないので、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 に発生する応力を均一に配分することができ、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 の押し下げ、押し下げ解除を繰り返した場合の耐久性を向上させることができる。

さらに、キースイッチ 1 は従来のキースイッチ 4 0 0 との対比で中央部に貫通孔が設けられた第 1 の板バネであるドーム状部 1 8 のほかに第 2 の板バネである突出部 3 2 および周縁部 3 4 を備える。したがって、孔の周縁に発生する応力集中が発生しないのでキースイッチ 1 の耐久性が向上する。なお、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 において、ドーム状部 3 2 B のほぼ中央部に設けられている突起 3 6 を削除してもよい。

突出部 3 2 がドーム状部 1 8 に対して配線パターン 4 から離隔する方向（Z 軸負方向）に突出しているので、この部分でカバーフィルム 1 0 が弾性変形して張力が増して突出部 3 2 への圧力も増大するので、カバーフィルム 1 0 のキースイッチ 1 を接着保持する力を大きくすることができる。

第2実施形態

図6は、本発明の第2の実施形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラム40の概略構成を示す図である。キースイッチ用ダイヤフラム40は、外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に第1の実施形態の突起36の代
5 わりに、外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に外方突出部42を設けたものであり、その他の点は、キースイッチ用ダイヤフラム30とほぼ同様に構成されている。

すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム40は、外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に、ドーム状部32Bの内面側（凹側）周縁部を接点44とする
10 外方突出部42であって、ドーム状部32Bの外面側（凸側）に基準面PLから離れるように突出した外方突出部42を備えている。なお、外方突出部42は、筒状の円錐台形状の台座部42Aの上部側（台座部42Aの窄まった側）に、この上部側に突出した球面状のドーム状部42Bを備えている。したがって、外方突出部42は第2の板バネ部としての上方突出部32に形成された第3の板バネ部として機能する。
15

換言すれば、外方突出部32のほぼ中央部には、外方突出部32の外面側（台座部16側とは反対側）に突出して、外方突出部32の内面側（台座部16側）の周縁部（外方突出部32との境界部）を環状の接点44とする外方突出部42が設けられている。

キースイッチ用ダイヤフラム40によって構成されているキースイッチのほぼ中央部を押すと、キースイッチ用ダイヤフラム40が弾性変形し、キースイッチ用ダイヤフラム40の接点34や接点44が基板6の配線パターン4に接触する。なお、接触した部分は、図6（B）に示すように、環状の接触面C31と、この接触面の内側ほぼ中央部に形成された環状の接触面C32とによって形成される。接触により、キースイッチ用ダイヤフラム40を介して、基板6の配線パターン2と配線パターン4とが互いに電氣的に接続される。
20
25

キースイッチ用ダイヤフラム40によって構成されているキースイッチによれば、第1の実施形態に係るキースイッチ1とほぼ同様に動作しほぼ同様の効果を奏する。なお、キースイッチ1とは異なり、接点44がエッジ状に形成されているので、基板6とキースイッチ用ダイヤフラム40とで囲繞されている空間内に粉塵が侵入した場合でも、接点34の他に接点44も配線パターン4に接触しやすくなり、キースイッチを押した場合の接触不良を一層回避することができる。
30

第3実施形態

図7は、本発明の第3の実施形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラム50の概略構成を示す図である。キースイッチ用ダイヤフラム50は、
5 外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に、突起36の代わりに貫通孔52を設けた点が、第1の実施の形態に係るキースイッチ用ダイヤフラム30とは異なり、その他の点は、キースイッチ用ダイヤフラム30とほぼ同様に構成されている。換言すれば、外方突出部32のほぼ中央部には貫通孔52を備えてあって、この貫通孔52の内面側（台座部16側）の周縁部に接点58が形成されている。

- 10 キースイッチ用ダイヤフラム50によって構成されているキースイッチのほぼ中央部を押すと、キースイッチ用ダイヤフラム50が弾性変形し、キースイッチ用ダイヤフラム50の接点34や、貫通孔52の内面側（ドーム状部32Bの凹面側）の周縁部で形成された接点58が基板6の配線パターン4に接触する。なお、接触した部分は、図7（B）に示すように、環状の接触面C41と、この接触面の内側
15 ほぼ中央部に形成された環状の接触面C42とによって形成される。

- キースイッチ用ダイヤフラム50によって構成されているキースイッチのよれば、第1の実施形態に係るキースイッチ1とほぼ同様に動作しほぼ同様の効果を奏する。なお、キースイッチ1とは異なり、接点58がエッジ状に形成されているので、基板6とキースイッチ用ダイヤフラム50とで囲繞されている空間内に粉塵が侵入し
20 ている場合でも、接点34の他に接点58も配線パターン4に接触しやすくなり、キースイッチを押した場合の接触不良を一層回避することができる。

- また、キースイッチ用ダイヤフラム30やキースイッチ用ダイヤフラム50を使用したキースイッチによれば、外方突出部32のドーム状部32Bの外方側（基板6と離反する側）に突出物がないので、キースイッチ用ダイヤフラム30やキース
25 イッチ用ダイヤフラム50の高さが、キースイッチ用ダイヤフラム40よりも低くなり、キースイッチの高さを押えることによってキースイッチを小型化することができる。

- さらに、キースイッチ50は従来のキースイッチ400との対比で中央部に貫通孔が設けられている点で共通しているが、キースイッチ50の貫通孔（開口部）5
30 2は第1の板バネ18とは独立したバネ要素である第2の板バネ32上に形成されている。したがって、キースイッチ50の接触パターンは図7（B）に示すように2つの環状パターンC41、C42で構成され、応力が適切に分散される。したが

って、開口部 5 2 の周縁に発生する応力集中が発生しないのでキースイッチ 1 の耐久性が向上する。

第 4 実施形態

- 5 図 8 は、本発明の第 4 の実施形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラム 6 0 の概略構成を示す図である。なお、図 8 A は、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 の平面図であり、図 8 B は、図 8 A のⅧ B -Ⅷ B 断面を示す図である。

- 10 キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 は、外方突出部 3 2 のドーム状部 3 2 B に、複数の（たとえば 3 個の）突起 3 6 を、たとえば、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 または外方突出部 3 2 の中心 C L 2 やこの近傍を避けて設けた点が、第 1 の実施形態に係るキースイッチ用ダイヤフラム 3 0 とは異なり、その他の点は、キースイッチ用ダイヤフラム 3 0 とほぼ同様に構成されている。

- 15 すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 は、第 2 の板バネ部としての外方突出部 3 2 の内面側（台座部 1 6 側）に基準面 P L に向かう方向に突出して接点 3 8 を構成する突起 3 6 を複数個備える。各突起 3 6 は、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 の中心 C L 2 を中心とする円 C L 3 の円周上に配置されている。さらに、本実施形態では各突起 3 6 の個数は 3 個であり、これらの各突起 3 6 は円周上で等分配された位置に配置されている。

- 20 本実施形態のキースイッチ用ダイヤフラムによれば、第 1 ～第 3 実施形態についてすでに述べた特徴に加えて次のような効果を奏する。図 8 A, 8 B に示すように、外方突出部 3 2 に突起 3 6 を複数個形成することにより、外方突出部 3 2 のドーム状部 3 2 B の変形応力が増大し、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 に上面からの外力が作用した場合に、ドーム状部 3 2 B の面はほとんど変形せずにドーム上部 1 8
25 の変形による動作が行われる。すなわち、図 8 B に示すように、Δ L 1 だけ変位した位置でキースイッチ用ダイヤフラム 6 0 に外力が作用した場合を想定する。この場合でも、ドーム状部 1 8 の変形が外方突出部 3 2 に先行して発生するので、後述するように、外力が作用する位置の変位が外方突出部 3 2 のドーム状部 3 2 B の範囲内であれば、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 が本来有するクリック感の劣化が
30 ほとんど発生せず、安定したクリック感を得ることができる。

キースイッチ

本発明に係るキースイッチ用ダイヤフラムを用いて構成されたキースイッチについて説明する。キースイッチは、キースイッチ用ダイヤフラム60の周縁部（接点12）と接触して、一方の面にキースイッチ用ダイヤフラム60を載置した基板（図示せず）を備える。キースイッチ用ダイヤフラム60に対して基準面PLに交差する方向（たとえば直交するZ方向方向）に移動自在に位置固定され、キースイッチ用ダイヤフラム60に基準面PLに向かう方向に外力を付加する押圧部材（アクチュエータ）AC1が設けられる。押圧部材AC1はキースイッチのおもて面に設けられるシート状の弾性部材などの支持部材（図示せず）を介してキースイッチ用ダイヤフラム60を押圧する。より詳細には押圧部材AC1の一端側（ダイヤフラム60に面する端部）に平面状の接触部AC3を備え、接触部AC3が移動してダイヤフラム60に接触し基準面PLに向かう方向（Z軸正方向）の外力を付加する。

常態（ダイヤフラム60に外力を付加しない状態）においてはキースイッチ用ダイヤフラム60の外方突出部32の接点34が基板から離反してキースイッチ用ダイヤフラム60は安定状態を保持している。押圧部材AC1で押圧することによって、キースイッチ用ダイヤフラム60に外力が付加されて弾性変形し、キースイッチ用ダイヤフラム60の外方突出部32の接点34が基板（あるいは基準面）と接する。さらに、外方突出部32の各接点38も基板（あるいは基準面）と接する。

基板の一方の面に設けられ接点を構成する第1電気配線（第1導体パターン）と、台座部16に電氣的接続される第2電気配線（第2導体パターン）とは基板上では絶縁配置されている。常態においては第1電気配線と第2電気配線とは互いに絶縁されたままであるが、押圧部材AC1でキースイッチ用ダイヤフラム60を押圧することによってキースイッチ用ダイヤフラム60の中央部の接点34や接点38が基板の第1電気配線と接すると、第1電気配線と第2電気配線とが、キースイッチ用ダイヤフラム60を介して互いに導通する。

なお、上記説明は、本発明の第4実施形態に係るキースイッチ用ダイヤフラム60を用いたキースイッチについてのものであるが、他のキースイッチ用ダイヤフラム30、40、50を用いたキースイッチについても同様に適用できることは明らかである。キースイッチ用ダイヤフラム60によって構成されているキースイッチによれば、第1の実施形態に係るキースイッチ1とほぼ同様の効果を奏する。

さらに、キースイッチ用ダイヤフラム60を用いて構成されたキースイッチによれば、キースイッチ用ダイヤフラム60の中心に対して、アクチュエータAC1の中心が、図8Bに示すように、 $\Delta L1$ だけ変位して設置された状態で、キースイッ

チ 1 を押した場合を想定する。この場合でも、外方突出部 3 2 よりも先にドーム状部 1 8 の変形が先行して発生することから、アクチュエータ A C 1 の変位 $\Delta L 1$ の値が、外方突出部 3 2 のドーム状部 3 2 B の範囲内であれば、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 が本来有するクリック感の劣化（クリック率の低下）がほとんど発生せず、安定したクリック感を得ることができる。すなわち、外方突出部 3 2 は第 1 の板バネ部であるドーム状部 1 8 等とは独立したバネ要素（第 2 の板バネ部）であるために、外方突出部 3 2 のいずれかの位置に外力が付与されれば外方突出部全体として移動、変形するのでドーム部 1 8 に均一に応力を分配することができる。その結果変位 $\Delta L 1$ が発生しても安定してクリック感を提供することができる。したがって、第 1 ～第 3 の実施形態に係る他のキースイッチ用ダイヤフラム 3 0、4 0、5 0 を用いたキースイッチでも同様な効果を得ることができることは当業者であれば容易に理解するであろう。

次に、アクチュエータがずれて設置された場合のクリック感（クリック率）の測定結果について説明する。図 9 は、クリック率を説明する図であり、図 1 0 は、アクチュエータのずれ量とキースイッチ用ダイヤフラムのクリック率との関係、アクチュエータのずれ量とキースイッチ用ダイヤフラムの変位荷重値との関係を示す図である。

ここで、クリック率とは、クリック感の良否を数値で客観的に示すための指標の 1 つであり、クリック率の値が小さいほど、一般的には、クリック感が損なわれる。図 9 の横軸はキースイッチ用ダイヤフラムを押したときの移動方向（図 8 B では Z 軸方向）の変位量（ストローク）を示し、キースイッチ用ダイヤフラムが基準面 P L に近づくほど大きくなる。また、図 9 の縦軸は、キースイッチ用ダイヤフラムを押したときの荷重を示す。

すなわち、常態（ダイヤフラムに外力が付加されない状態）からキースイッチ用ダイヤフラムを押し始めると荷重が「0」から徐々に増加してやがて極大値 P 1 になる。さらに押圧を続けると荷重はストローク量 S 3 において極小値になりその後増加する。このようにキースイッチ用ダイヤフラムはトグル機構を利用する接点構造を構成する。

キースイッチ用ダイヤフラムが基板に載置されてキースイッチを構成した場合に、ストローク量 S 3 に達する前のストローク量 S 2 のときに、キースイッチ用ダイヤフラムの中央部の接点が基準面 P L に位置する導体（第 1 電気配線）に接する。このときの荷重を荷重 P 2 とする。するとクリック率 η は、 $\eta (\%) = 100 \times (P$

1—P 2) / P 1 と表される。

また、図 10 の横軸は図 8 B の変位量 $\Delta L 1$ を示し、図 10 の縦軸は図 9 の極大
値荷重 P 1 とクリック率とをそれぞれ示す。図 10 に示す G 1 のグラフは、キース
スイッチ用ダイヤフラム 6 0 の極大値荷重 P 1 を示し、G 3 のグラフは、従来のキース
5 スwitch用ダイヤフラム 1 0 2 C (図 3 (B) 参照) の極大値荷重 P 1 を示す。ま
た、図 10 に示す G 5 のグラフは、キーススイッチ用ダイヤフラム 6 0 のクリック率
を示し、G 7 のグラフは、従来のキーススイッチ用ダイヤフラム 1 0 2 C のクリック
率を示す。図 10 に示すように、極大値荷重については、キーススイッチ用ダイヤフ
ラム 6 0 と従来のキーススイッチ用ダイヤフラム 1 0 6 C との間でほとんど差がなく、
10 キーススイッチ用ダイヤフラムの中心とアクチュエータの中心の変位量にかかわらず
ほぼ一定の値 ($160\text{ gf} = 1.57\text{ N}$) を示している。

一方、クリック率は、キーススイッチ用ダイヤフラム 6 0 では、キーススイッチ用ダ
イヤフラム 6 0 の中心 C L 2 とアクチュエータ A C 1 の中心 C L 4 の変位量にかか
わらずほぼ一定の値 (約 4 0 %) を示しているが、従来のキーススイッチ用ダイヤフ
ラム 1 0 2 C では、キーススイッチ用ダイヤフラムの中心とアクチュエータの中心と
15 の変位量が大きくなるにしたがって徐々に小さくなっており、変位量が 0.8 mm
になると、クリック率は「0」の近傍まで落ち込んでいる。

なお、図 8 B に示すキーススイッチ用ダイヤフラム 6 0 の外径 d 4 は、5 mm であ
り、外方突出部 3 2 の外径 d 2 は 2 mm であり、従来のキーススイッチ用ダイヤフラ
ム 1 0 2 C 外径も 5 mm である。また、アクチュエータ A C 1 の外径は 2 mm であ
20 る。

ところで、各キーススイッチ用ダイヤフラムを用いて、キーススイッチを構成し、こ
のキーススイッチを押圧した押圧をやめて、キーススイッチのオンオフを繰り返すと、
キーススイッチ用ダイヤフラムとこのキーススイッチ用ダイヤフラムを載置している基
25 板とで囲繞された空間内の体積や気圧が変化し、囲繞された空間内に、基板とキース
スイッチ用ダイヤフラム外縁との間の僅かな隙間から空気と共に微細な塵が進入し
てくる場合がある。

そして、上述のように進入してきた微細な塵は、キーススイッチ用ダイヤフラムの
外周全縁に沿ってほぼ一様に形成されている僅かな隙間から囲繞された空間内に進
30 入してくる空気がキーススイッチ用ダイヤフラムの中央部で干渉し合うことによって、
キーススイッチ用ダイヤフラムの中央部に収束して蓄積される傾向が強い。

しかし、キーススイッチ用ダイヤフラム 6 0 によって構成されているキーススイッチ

によれば、外方突出部 3 2 の内面側で各接点 3 8 を構成する各突起 3 6 が、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 の中心を中心とした円の円周上に配置されているので、換言すれば、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 の中央部には、接点 3 8 が形成されていないので、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 の中央部に収束して蓄積される傾向が強い微細なゴミによって、キースイッチの繰り返し使用による接触不良の発生を極力抑制することができる。

さらに、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 によって構成されているキースイッチによれば、外方突出部 3 2 の内面側で各接点 3 8 を構成する各突起 3 6 が、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 または外方突出部 3 2 の中心 C L 2 を中心とした円 C L 3 の円周上で 3 等置配された位置に配置されている。すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 が押圧されたときに、各突起 3 6 の先端の接点 3 8 と外方突出部 3 2 の周縁部接点 3 4 で 1 つの平面を規定するように各突起 3 6 がバランス良く配置されているので、キースイッチ用ダイヤフラムが載置されている基板の面（基準面 P L）に対して直角ではなく直角（Z 軸）から僅かにずれた角度でキースイッチ用ダイヤフラムが押圧されても、キースイッチ用ダイヤフラムの各接点のうちのいずれかの接点が、基準面に位置する導体と接触しやすくなっている。

したがって、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 を用いたキースイッチによれば、このキースイッチを僅かに斜めな方向から押圧しても、キースイッチの接点の接触不良の発生を抑制することができる。

また、外方突出部 3 2 の内面側で接点を構成する突起の数を 4 つ以上にしてもよいが、突起の数を 4 つ以上にすると、キースイッチ用ダイヤフラムの構成が煩雑になる。そして、キースイッチ用ダイヤフラムの内部応力が大きくなるおそれがある。したがって、接点を構成する突起の数を 3 つにすることで、キースイッチ用ダイヤフラムの構成を簡素化しつつ、このキースイッチ用ダイヤフラムを用いたキースイッチの接触不良を極力回避することができる。

次に、本発明に係るキースイッチ用ダイヤフラムの寿命について従来のキースイッチ用ダイヤフラム 1 0 2 C（図 3（B）参照）との対比に基づいて説明する。キースイッチ用ダイヤフラム 6 0（タイプ I）のサンプルを 1 0 個、キースイッチ用ダイヤフラム 6 0 において突起 3 6 を備えないもの（タイプ II）のサンプルを 1 0 個、そして従来のキースイッチ用ダイヤフラム 1 0 2 C（タイプ III）のサンプルを 1 0 個それぞれについて寿命試験を行った。突起 3 6 を備えないタイプは第 2 の板バネ部を備えるキースイッチ用ダイヤフラムであって本発明の典型的な実施形態の

1つである。また、同じクリック感を確保するために突起部の基準面との距離は同じものを使用した。

試験では荷重320gf(3.1N)、毎秒3～5回の頻度で200万回打鍵した。打鍵の結果、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102Cの総ては、ひび割れまたは動作復帰異常(へこんだまま)を発生した。また本発明に係るタイプIIのキースイッチ用ダイヤフラムはひび割れや動作復帰異常が発生したものはなく、また極大値荷重P1の変化量は30%以内のものが6個、30～40%のものは4個であった。突起を有するタイプIのキースイッチ用ダイヤフラム60では、ひび割れや動作復帰異常が発生したものは無く、また、図9に示す極大値荷重P1の変化量も、総てのものにおいて30%以内に入っており、したがって、動作復帰荷重における試験実施前後の異常の発生もなかった。したがって、本発明によればキースイッチ用ダイヤフラムの寿命特性が向上することが明らかとなった。さらに、突起を備えることによって寿命特性がさらに向上することが明らかとなった。

本発明に係るキースイッチ用ダイヤフラムの寿命特性が向上するのは、第1の板バネ部の中央部に第2の板バネ部をさらに備えることによって、基準面PLへの接触部34が点ではなく環状に分布していること、および図4Bに例示するように複数の曲折部17、34、35などにおいて応力を負担するため応力が適切に分散され、各板バネ部の弾性が保持されたためであると考えられる。また、突起を有するキースイッチ用ダイヤフラム60の寿命が長い理由として、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102Cと同じ押圧ストロークを得る場合、外方突出部32に突起36が設けられていることによって、製作するときに大きな内部応力を発生させる要因となる台座部の高さを低く構成することができる点が挙げられる。したがって、製作するときに発生する内部応力の大きさが、キースイッチ用ダイヤフラム60のほうが小さいということが考えられる。また、突起36がダイヤフラム60に付与される外力の大きさにかかわらずダイヤフラム60の変形量(Z方向)を制限するストッパーとしても機能するために、第1の板バネ部や第2の板バネ部への過度な応力の付加が制限されるためにさらに寿命特性が向上するものと考えられる。

上述したように、本発明によれば、押した場合に良好なクリック感を得ることができると共に、接触不良の発生を回避でき、耐久性が高いキースイッチ用ダイヤフラムを提供することができるという効果を奏する。

請求の範囲

1. 導電性を有する第1の板バネ部(16, 18)であって、前記第1の板バネ部が基準面(PL)に対して位置固定される基部(16)と前記基準面から離れる凸形状を有する板部(18)とを備える第1の板バネ部と、
5 導電性を有し、前記板部の中央部に前記基準面から離れる方向に突出して形成される第2の板バネ部(32)とを具備し、
前記第2の板バネ部(32)に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、
10 少なくとも前記中央部の周縁部(34)が前記基準面(PL)に接触することを特徴とするキースイッチ用ダイヤフラム(30)。
2. 前記第1の板バネ部は少なくとも前記基準面と交差する面内で山形状の断面を有することを特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
15
3. 前記第1の板バネ部および前記第2の板バネ部はそれぞれ皿バネであることを特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
4. 前記ダイヤフラムはさらに、
20 前記第2の板バネ部に前記基準面に向かって突出形成される少なくとも1つの突出部を具備し、
前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記突出部が前記基準面に接触することを特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
25
5. 前記ダイヤフラムはさらに、
導電性を有し、前記第2の板バネ部に前記基準面から離れる方向に突出して形成される第3の板バネ部を具備し、
前記第3板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも
30 前記第3の板バネ部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。

6. 前記ダイヤフラムはさらに、
前記第2の板バネ部に形成される開口部を具備し、
前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記開口部の周縁部が前記基準面に接触すること
- 5 5 を特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
7. 前記突出部は3個の突起部を有し、各前記突起部は前記第2の板バネ部の中心部以外に配置されることを特徴とする請求項4記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
- 10 8. 各前記突起部は前記第2の板バネ部の中心部に中心をもつ円の円周上で等間隔に配置されることを特徴とする請求項7記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
9. キースイッチであって、
請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載のダイヤフラムと、
- 15 前記ダイヤフラムの基部が載置される基板であって、前記基準面を画成しかつ前記基部と電氣的に絶縁された導体を画成する基板と、
前記ダイヤフラムに前記基準面に向かう外力を付加するアクチュエータであって、前記基準面に交差する方向に移動自在に前記基板に位置固定されるアクチュエータと
- 20 を具備することを特徴とするキースイッチ。

FIG. 1A PRIOR ART

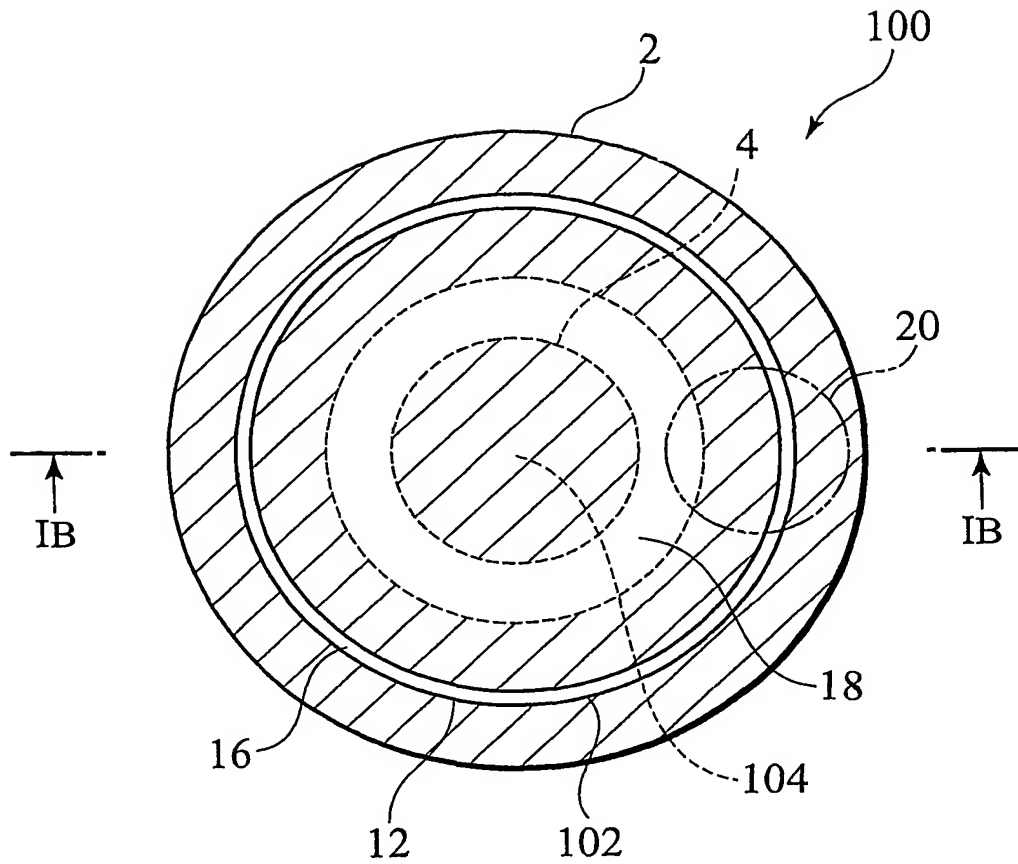
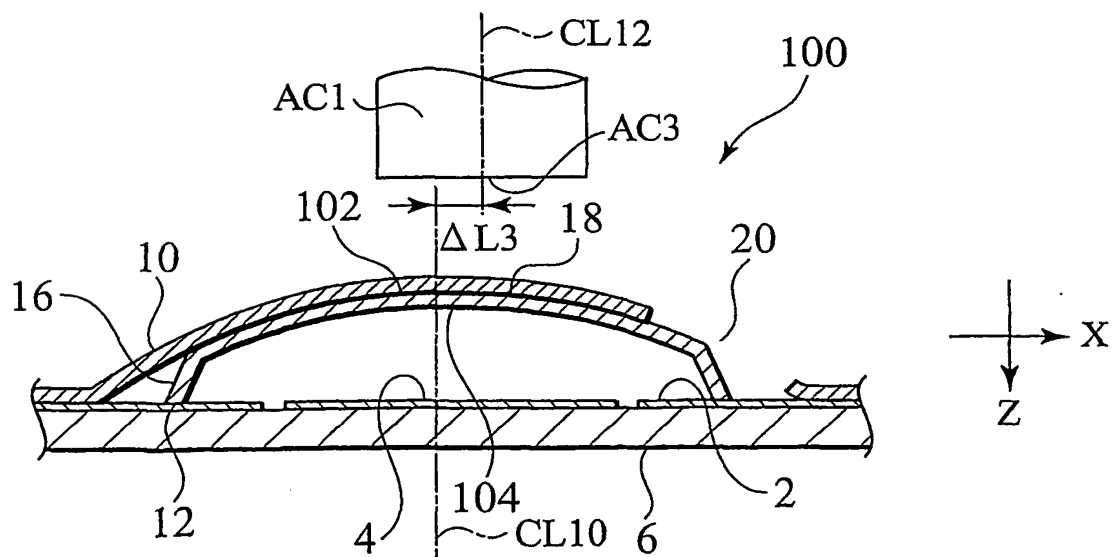
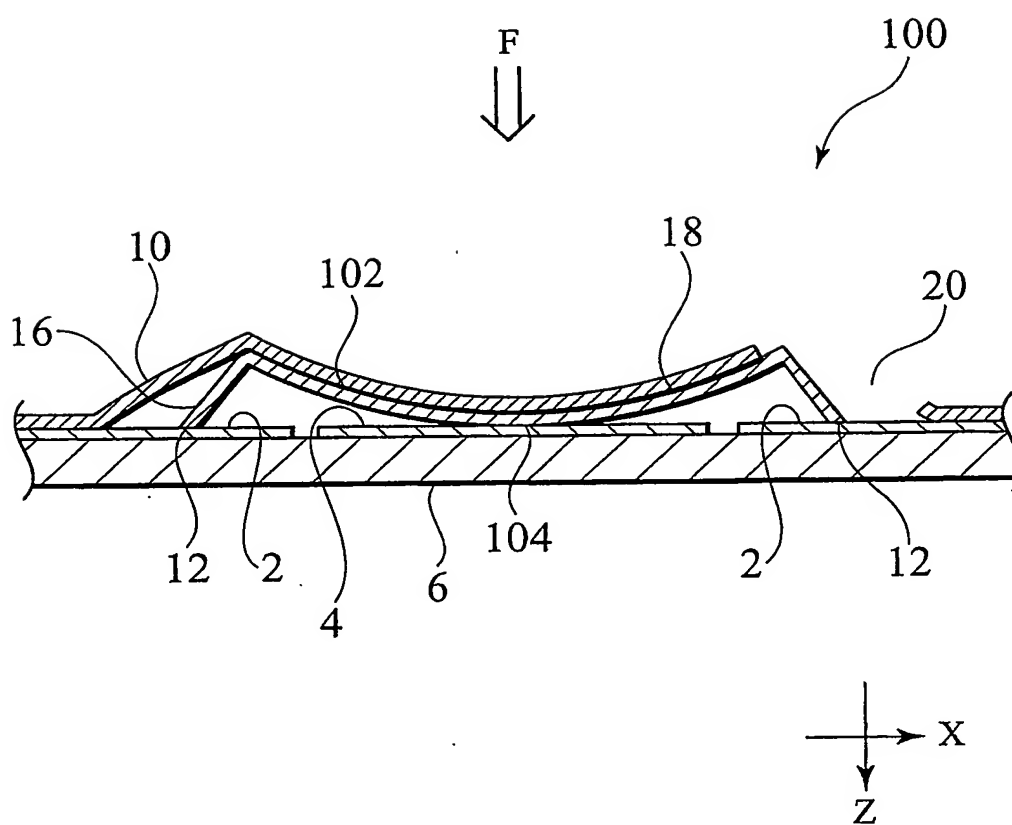


FIG. 1B PRIOR ART



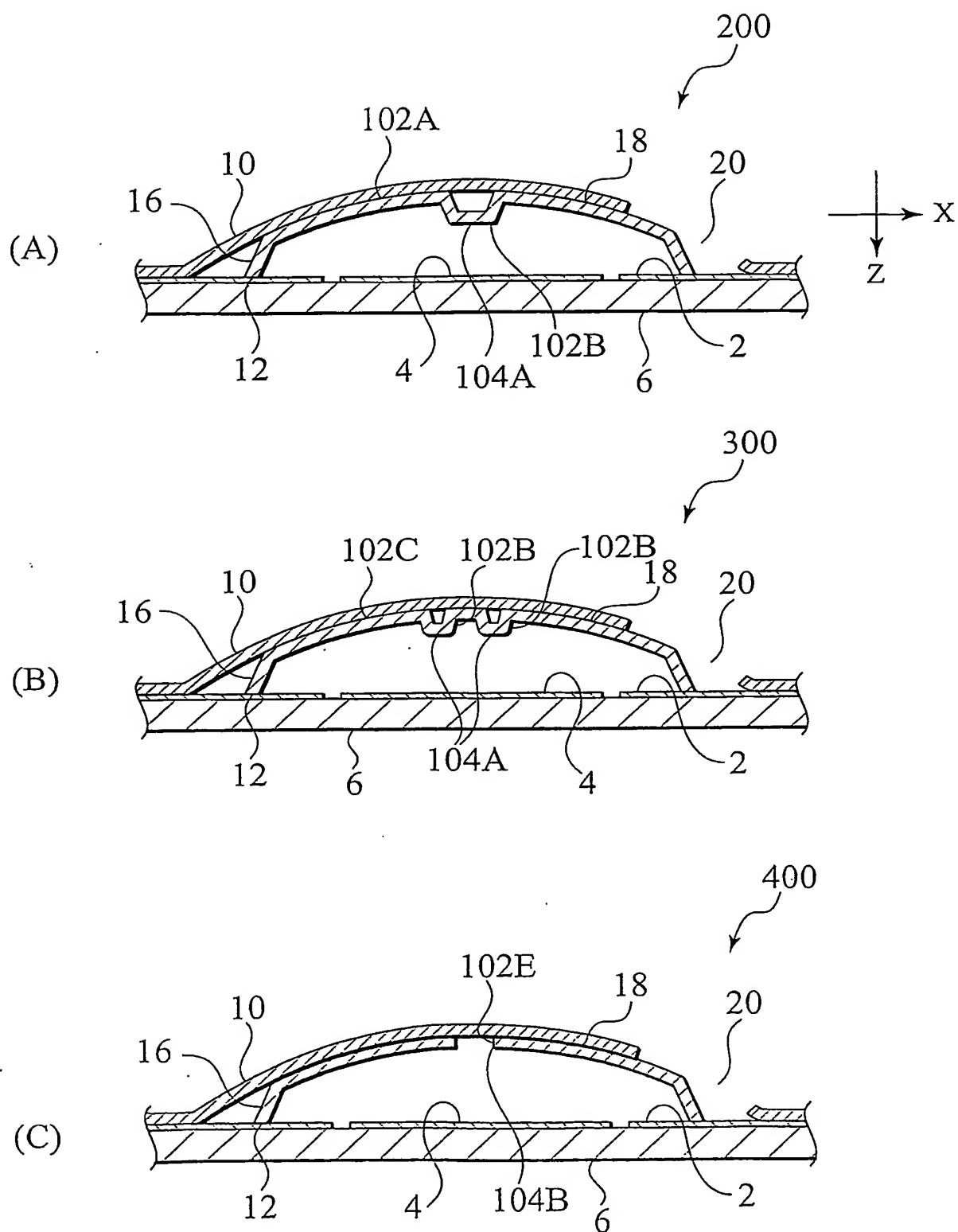
2/10

FIG. 2



3/10

FIG. 3



4/10

FIG. 4A

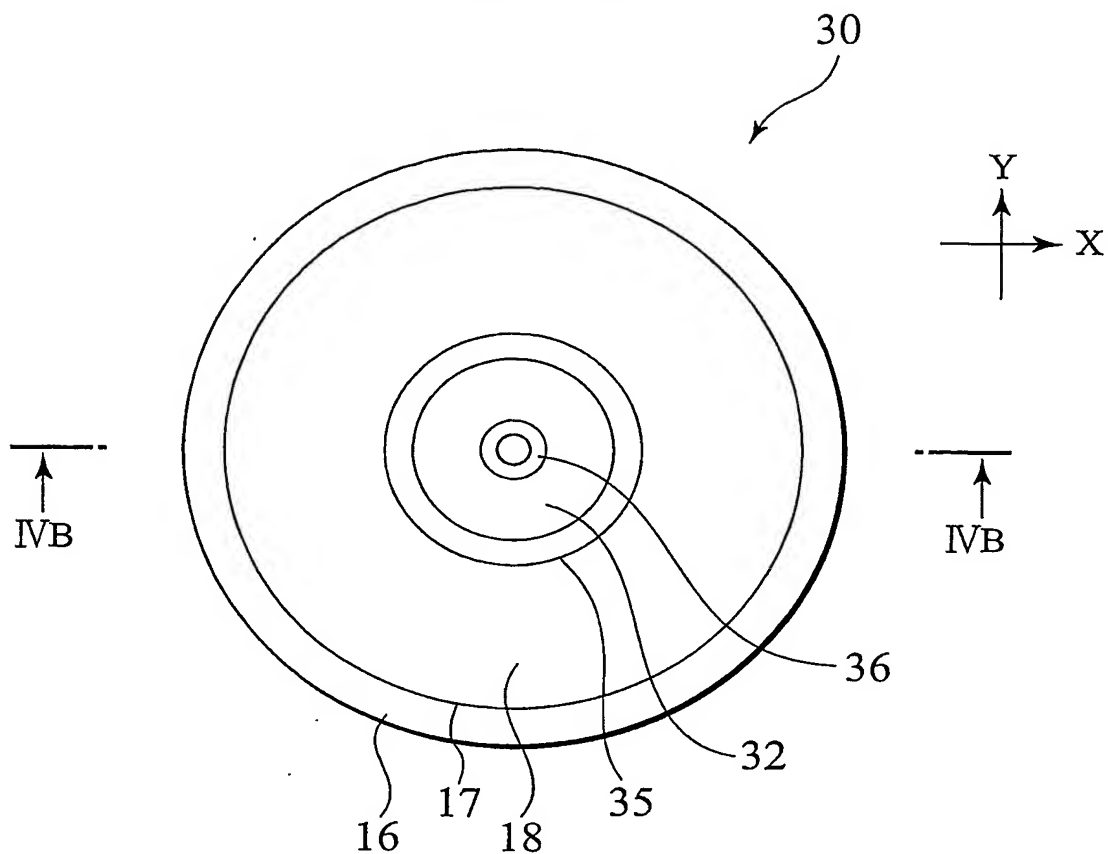
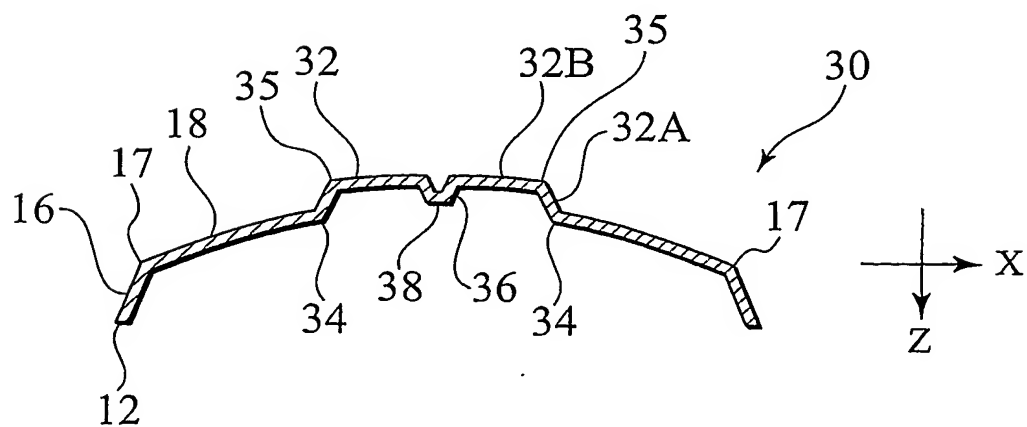
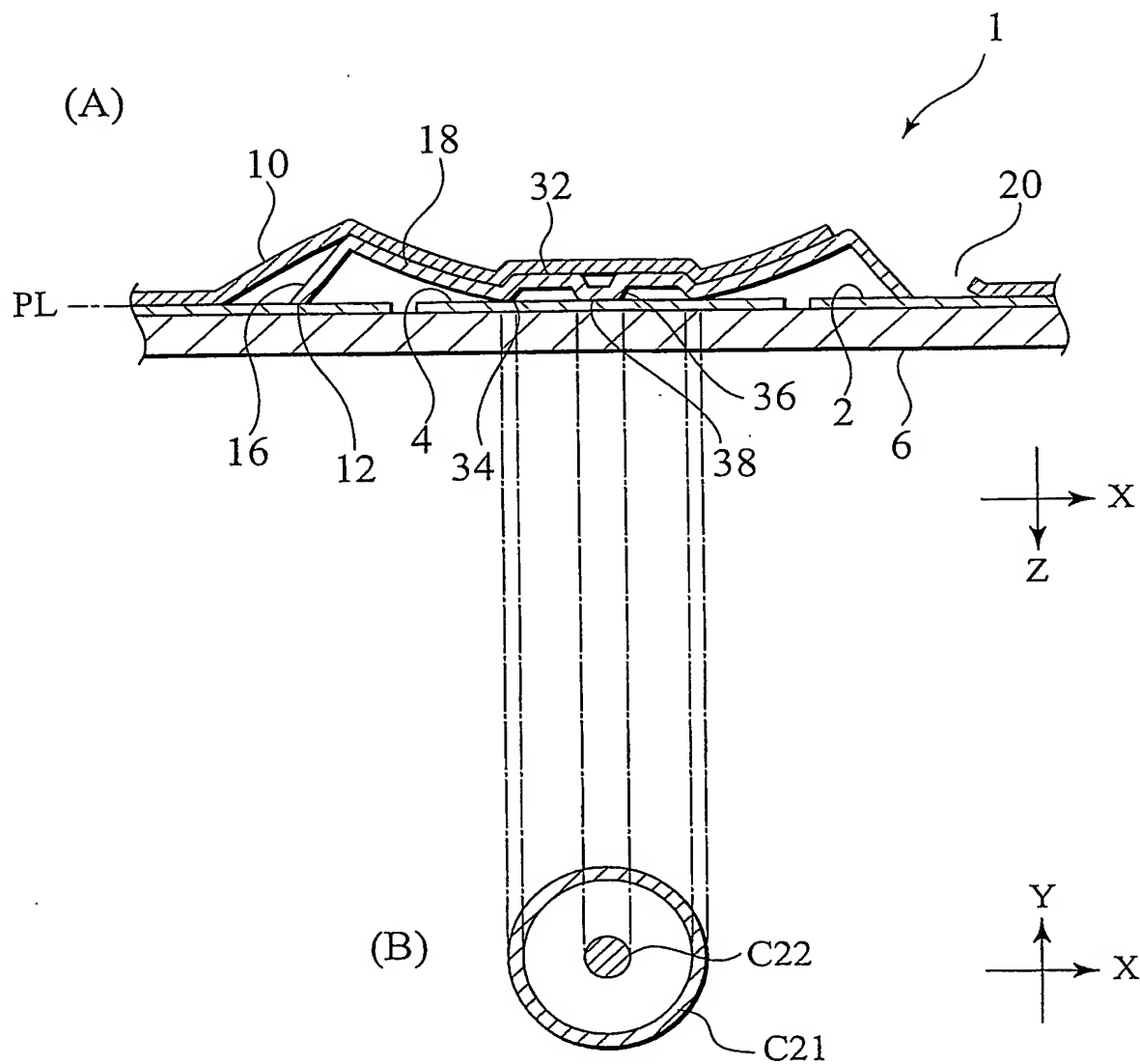


FIG. 4B



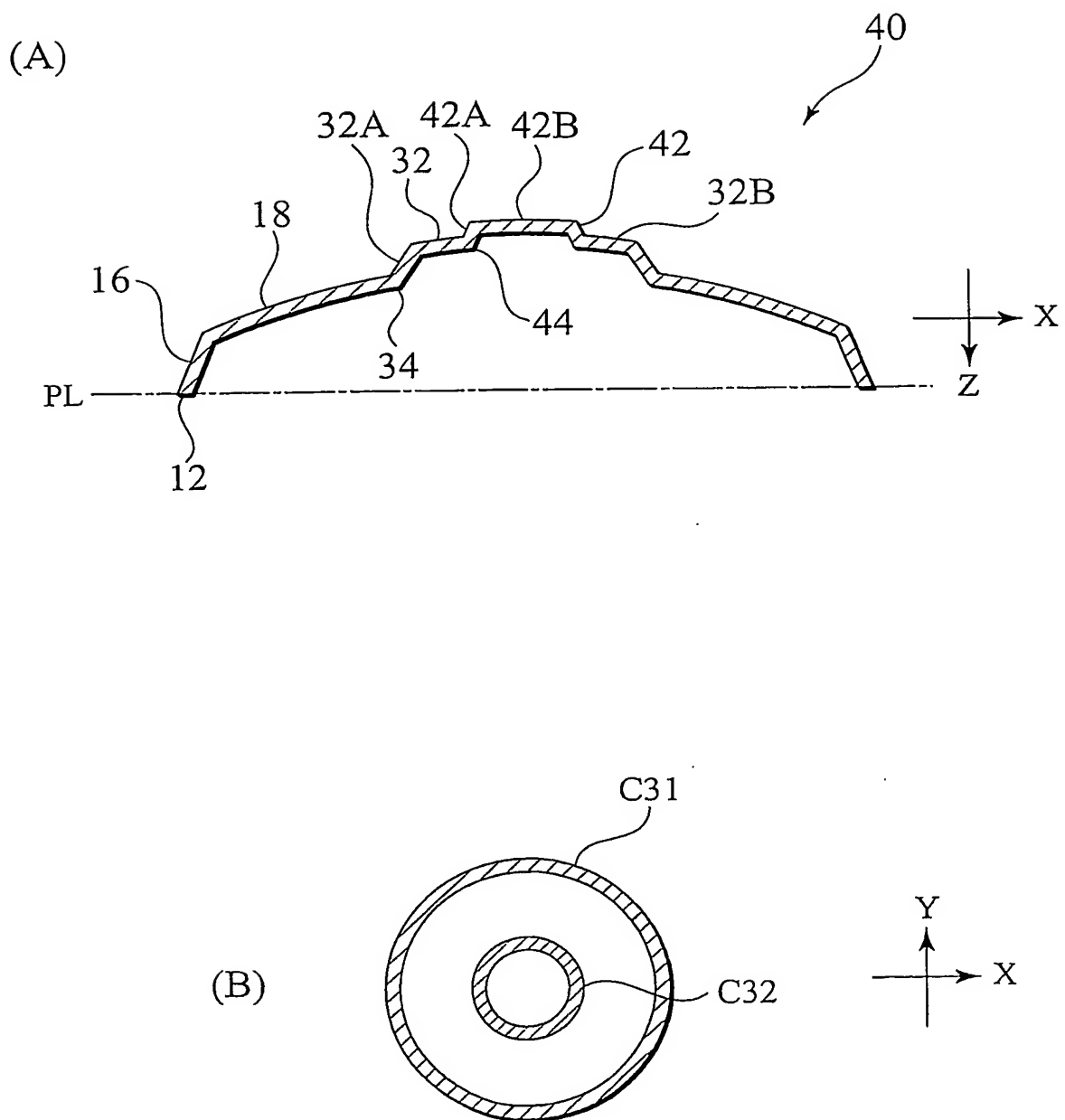
5/10

FIG. 5



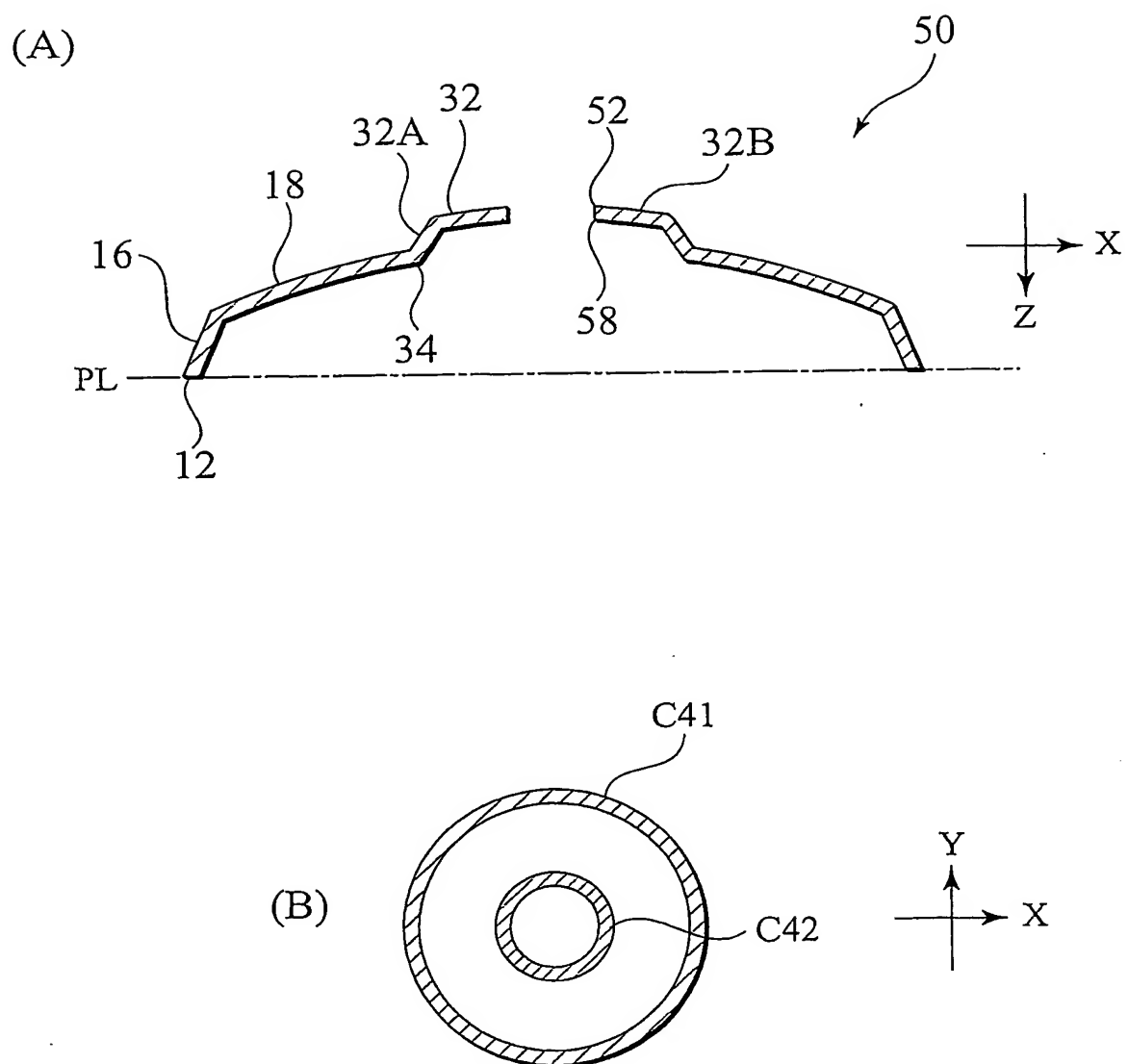
6/10

FIG. 6



7/10

FIG. 7



8/10

FIG. 8A

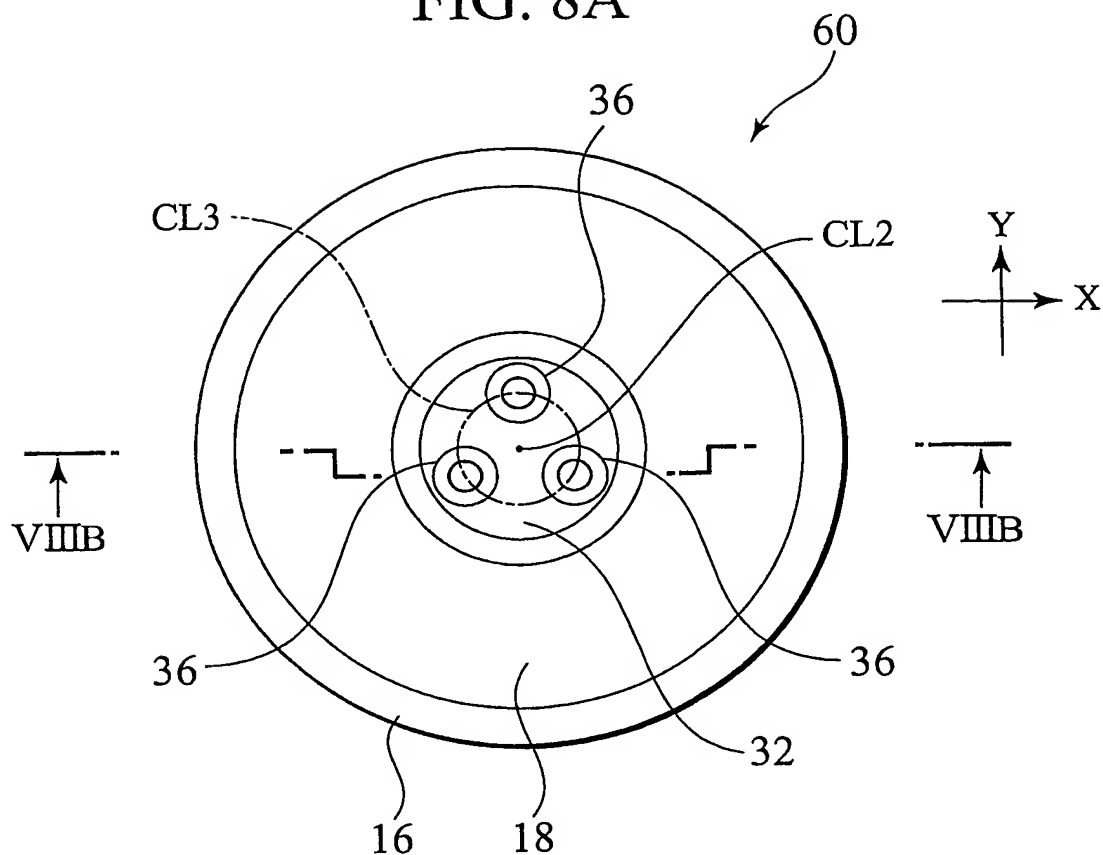
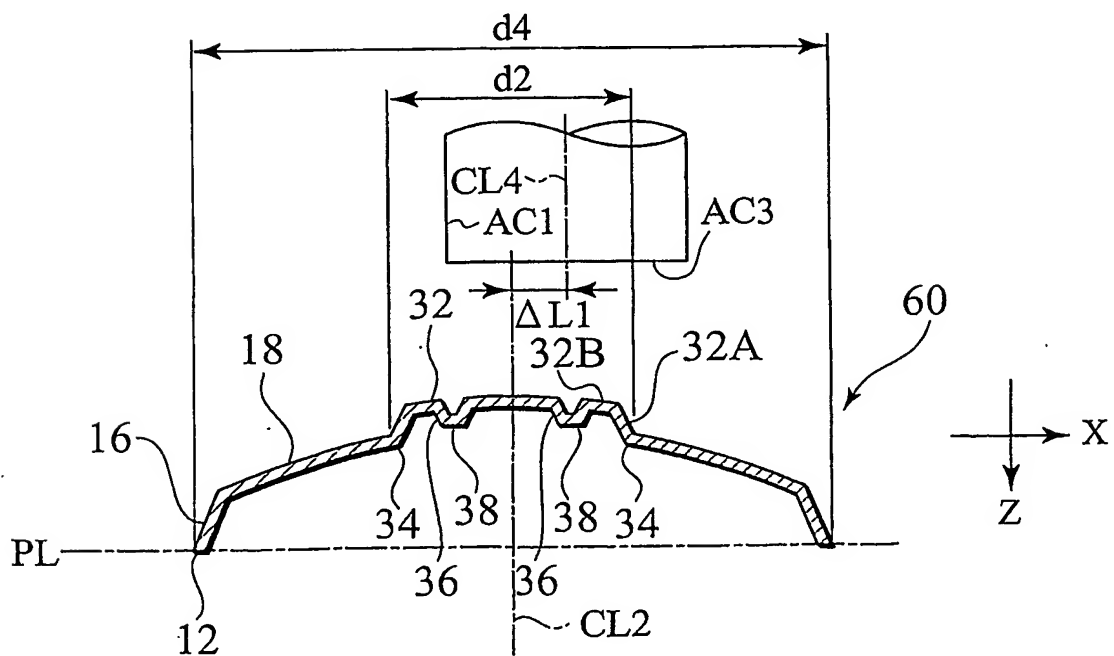
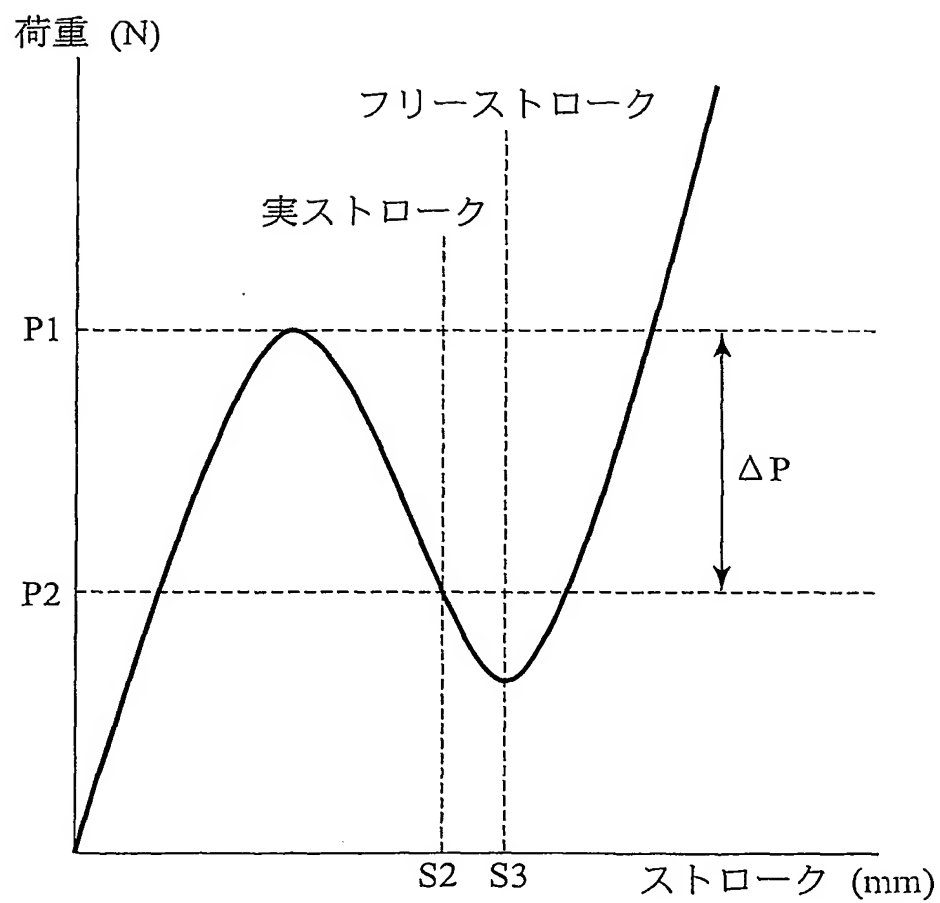


FIG. 8B



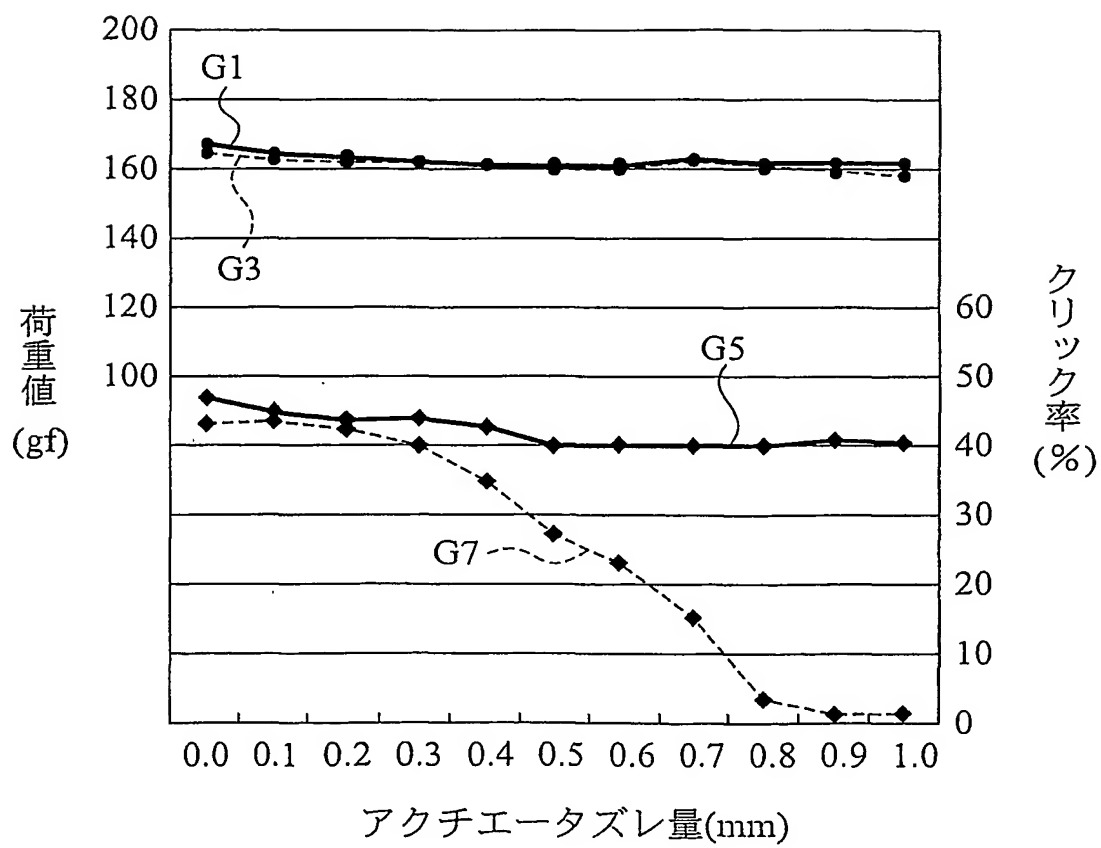
9/10

FIG. 9



10/10

FIG. 10



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11651

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01H13/48, H01H1/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01H13/48, H01H1/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 5-190053 A (Omron Corp.), 30 July, 1993 (30.07.93), Page 3, left column, line 42 to page 4, left column, line 16; Figs. 1 to 7 (Family: none)	1-3 4-9
Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 152021/1989 (Laid-open No. 91629/1991) (Mitsumi Electric Co., Ltd.), 18 September, 1991 (18.09.91), Page 6, lines 6 to 19; Figs. 4 to 7 (Family: none)	4, 7-9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
01 December, 2003 (01.12.03)

Date of mailing of the international search report
24 December, 2003 (24.12.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11651

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-216865 A (Fuji Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Page 3, left column, line 43 to right column, line 1; Figs. 2, 6 (Family: none)	5
Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 61669/1986 (Laid-open No. 175535/1987) (Hokuriku Electric Industry Co., Ltd.), 07 November, 1987 (07.11.87), Page 9, line 3 to page 10, line 1; Figs. 1, 2 (Family: none)	6
A	JP 9-92079 A (Fuji Polymertech Co., Ltd.), 04 April, 1997 (04.04.97), Full text; Figs. 1 to 4 & EP 764958 A2	1
A	JP 2002-216580 A (Alps Electric Co., Ltd.), 02 August, 2002 (02.08.02), Full text; Figs. 1 to 12 & EP 1225607 A2	1

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ H01H 13/48, H01H 1/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ H01H 13/48, H01H 1/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1926-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2003年
日本国登録実用新案公報	1994-2003年
日本国実用新案登録公報	1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 5-190053 A (オムロン株式会社), 1993. 07. 30 第3頁左欄第42行~第4頁左欄第16行, 第1~7図 (ファミリーなし)	1-3 4-9
Y	日本国実用新案登録出願1-152021号 (日本国実用新案登録出願公開3-91629号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム (ミツミ電機株式会社), 1991. 09. 18 第6頁第6~19行, 第4~7図 (ファミリーなし)	4, 7-9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01. 12. 03

国際調査報告の発送日

24.12.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小宮 寛之



3X

2922

電話番号 03-3581-1101 内線 6339

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2001-216865 A(不二電子工業株式会社), 2001. 08. 10 第3頁左欄第43行~第3頁右欄第1行, 第2及び6図 (ファミリーなし)	5
Y	日本国実用新案登録出願61-61669号 (日本国実用新案登録出願公開 62-175535号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録した マイクロフィルム (北陸電気工業株式会社), 1987. 11. 07 第9頁第3行~第10頁第1行, 第1及び2図 (ファミリーなし)	6
A	JP 9-92079 A(富士ポリマテック株式会社), 1997. 04. 04 全文, 第1~4図 & EP 764958 A2	1
A	JP 2002-216580 A(アルプス電気株式会社), 2002. 08. 02 全文, 第1~12図 & EP 1225607 A2	1